ЖЭТФ, 1998, том 114, вып. 6(12), стр. 2204-2210

ДОЛГОЖИВУЩЕЕ ВОЗБУЖДЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДОНОРНОЙ ПРИМЕСИ Те В GaP

Я. Е. Покровский*, О. И. Смирнова, Н. А. Хвальковский

Институт радиотехники и электроники Российской академии наук 103907, Москва, Россия

Поступила в редакцию 3 июня 1998 г.

Исследованы кинетика фотоответа в постоянном и микроволновом электрических полях и изменение поглощения фонового излучения в GaP, легированном Te ($2 \times \times 10^{17}$ см⁻³), при примесном возбуждении и температурах 5-50 К. Определено время жизни возбужденного состояния донорной примеси Te ($\sim 10^{-2}$ с). Показано, что представленные результаты согласуются с моделью накопления носителей заряда в долгоживущих возбужденных состояниях примесей в полупроводниках. Проведено сравнение этих результатов с полученными ранее для алмазоподобных полупроводников.

1. ВВЕДЕНИЕ

В серии работ (см. [1] и ссылки там же) было установлено, что в алмазе, кремнии и германии у ряда доноров и акцепторов соответственно V и III групп существуют возбужденные состояния, время жизни носителей заряда τ^* в которых на много порядков превышает время жизни свободных носителей т. Эти большие времена жизни обусловлены сложной зонной структурой алмазоподобных полупроводников, вызывающей долин-орбитальное или спин-орбитальное расщепление основного состояния доноров и акцепторов. В силу одинаковой четности этих отщепленных низших возбужденных и основного состояний примесей дипольные оптические переходы между ними запрещены, а вероятность многофононных переходов невелика. Накопление носителей на долгоживущих возбужденных состояниях приводит к ряду характерных явлений, в частности, к преобладанию перколяционной прыжковой фотопроводимости при постоянном напряжении смещения (алмаз) или поляризационной прыжковой фотопроводимости в микроволновом электрическом поле (кремний, германий). Следовало ожидать, что долгоживущие возбужденные состояния существуют и в других полупроводниках со сложной зонной структурой. В частности, в непрямозонном полупроводнике типа А^{III}В^V фосфиде галлия основное состояние донорной примеси Те расщеплено за счет долин-орбитального взаимодействия (вставка на рис. 1) и поэтому низшее возбужденное состояние Те, как и в кремнии, должно быть долгоживущим.

Действительно, существованием долгоживущего возбужденного состояния у донорной примеси Те в GaP были недавно объяснены результаты, полученные в [2]. Для возбуждения образцов в [2] был использован импульсный примесный пробой в электрическом поле мощной электромагнитной волны длинноволнового когерентного излучения. После прекращения пробоя с некоторой задержкой (~ 0.5 мкс) возникал фотоответ при

*E-mail: yaep@mail.cplire.ru



Рис. 1. Температурная зависимость сопротивления R образца GaP, легированного Te. На вставке — энергии основного и некоторых возбужденных состояний донора Te в GaP

постоянном напряжении, постоянная времени релаксации которого возрастала от 10^{-5} до $3 \cdot 10^{-3}$ с при понижении температуры от 150 до 35 К. Наблюдаемые явления были объяснены накоплением электронов в долгоживущем ($\tau^* = 7$ мс) возбужденном состоянии $1S(\Gamma_3)$ примеси Те. Температурную зависимость медленной релаксации фотоответа авторы объяснили термическим обменом электронами между долгоживущим и лежащим выше состоянием $2S(\Gamma_1)$, через которое происходят как переходы в основное состояние, так и термический выброс электронов в зону проводимости. Предложенные в [2] кинетические уравнения достаточно хорошо описывают результаты эксперимента при использовании небольшого числа подгоночных параметров. Однако исследование фотоответа при постоянном напряжении было возможно только в области относительно высоких температур, поскольку ответ возникал за счет термической ионизации долгоживущего состояния, и поэтому время жизни τ^* в [2] определялось как подгоночный параметр.

В настоящей работе релаксация возбуждения донорной примеси Те в GaP исследована методами фотопроводимости в микроволновом электрическом поле и индуцированного поглощения фонового излучения, использованными нами ранее для доказательства существования долгоживущих возбужденных состояний доноров и акцепторов в алмазоподобных полупроводниках. Это позволило расширить интервал температур до 5 K, не прибегая к экстраполяции, определить время жизни τ^* возбужденного состояния и более подробно изучить его свойства.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследовались образцы GaP, легированного Te, вырезанные из пластин толщиной 0.25–0.35 мм. Контакты для исследований при постоянном напряжении изготовлены нами путем испарения и последующего вплавления в вакууме индия [3] и были удовлетворительными во всем температурном интервале. На рис. 1 приведена температурная зависимость сопротивления R одного из образцов. При 300 К R = 18 Ом, что с уче-



Рис. 2. Зависимость ответа образца GaP, легированного Te, от частоты модуляции возбуждающего излучения f при 5 K: $1 - U_{MCW}$; $2 - U_{abs}$ при регистрации Si(B); $3 - U_{abs}$ при регистрации Ge(Hg)

том геометрии образца и подвижности 120 см²/В·с [4] соответствует концентрации Те $N_d = 2 \cdot 10^{17}$ см⁻³. При понижении температуры значение R экспоненциально возрастало с энергией активации 80 мэВ. Это значение достаточно хорошо согласуется с энергией, определенной в [4] по температурной зависимости постоянной Холла для образца с аналогичной концентрацией, но меньше энергии ионизации $E_i = 90$ мэВ, определенной из оптических экспериментов [5] (вставка на рис. 1). Концентрация компенсирующей примеси в исследованных образцах ($N_a \sim 10^{16}$ см⁻³) была определена из высокотемпературного участка зависимости R и сравнения ее с зависимостью для аналогичного образца в [4]. При T < 35 К наблюдался участок экспоненциального возрастания сопротивления с энергией активации 7.5 мэВ, не зависящий от интенсивности подсветки фоном комнатной температуры. Сопротивление на этом участке определяется прыжковой проводимостью, а значение энергии активации [6] соответствует $N_d = 2 \cdot 10^{17}$ см⁻³ при $N_a/N_d \ll 1$.

Исследовалась фотопроводимость образцов GaP при постоянном (DC) и микроволновом (MCW) напряжениях смещения. В последнем случае образцы размером $1 \times 0.35 \times 0.03$ см³ перекрывали 8-миллиметровый волновод в пучности электрического поля волны вблизи торца волновода, замкнутого сеткой. Через сетку образцы возбуждались излучением лазера с длиной волны 3.39 мкм мощностью около 5 мBT, модулированным с частотой f. Микроволновое излучение диода Ганна, прошедшее через образец и отраженное от замкнутого торца, через циркулятор попадало на детектор, выделявший компоненту, модулированную с частотой f, пропорциональную фотоответу образца, который регистрировался фазочувствительным нановольтметром.

На рис. 2 представлена зависимость фотоответа U_{MCW} от частоты модуляции f для одного из образцов GaP при 5 K. Видно, что ответ уменьшается почти на три порядка при возрастании f от 8 Гц до 10 кГц. К сожалению, из-за слабого поглощения в тонких образцах исследование кинетики фотопроводимости при больших частотах f оказалась невозможным. Поэтому достичь условий, при которых ответ уже не зависел бы от f и определялся свободными фотоэлектронами, как в кремнии [1], нам не удалось. Частотная зависимость (рис. 2) соответствует релаксации фотоответа с постоянной времени $\tau^* = 8$ мс, что практически совпадает со значением, полученным в [2] как подгоночный параметр. Фотопроводимость при постоянном смещении в тех же условиях не зависела от f по крайней мере до 10 кГц.

Зависимости квазистационарных U_{MCW} и U_{DC} фотоответов от температуры для того же образца приведены на рис. 3. Видно, что при низких температурах U_{MCW} превы-



Рис. 3. Температурные зависимости при f = 12 Гц: $I - U_{MCW}$; $2 - U_{abs}$ при регистрации Si(B); $3 - U_{DC}$; 4 — время жизни дырок τ в кремнии, легированном В ($N_a = 3.5 \cdot 10^{16}$ см⁻³) и Р ($N_d = 2 \cdot 10^{13}$ см⁻³)

шает U_{DC} почти на три порядка. При повышении температуры до 16 К U_{MCW} медленно уменьшается, а затем резко падает и при T = 35 К сравнивается с U_{DC} . Температурные зависимости U_{MCW} и U_{DC} для примеси Те в GaP аналогичны таким же зависимостям, полученным для легированных кремния и германия [1]. Эти зависимости связаны с тем, что U_{DC} определятся свободными носителями заряда с малыми временами жизни, в то время как U_{MCW} — поляризационной прыжковой фотопроводимостью, возникающей в результате накопления носителей в долгоживущих возбужденных состояниях примесей [1].

Накопление носителей заряда в долгоживущих возбужденных состояниях в кремнии приводит к появлению полос поглощения в области энергий фотонов, меньших энергий ионизации основного состояния примесей и соответствующих фотоионизации долгоживущих возбужденных состояний [1]. Однако в случае GaP измерения в спектральной области энергий фотонов меньших 90 мэВ затруднены из-за присутствия ряда сильных полос решеточного поглощения [7]. Поэтому мы ограничились исследованием кинетики поглощения фонового излучения комнатной температуры, индуцированного модулированным примесным фотовозбуждением образцов GaP. Как и в [8], образец размещался в криостате, через холодное кремниевое окно которого фоновое излучение проходило через образец и попадало на примесное фотосопротивление, расположенное за образцом. Между образцом и фотосопротивлением размещалась полиэтиленовая пленка, практически полностью поглощавшая модулированное излучение лазера с длиной волны 3.39 мкм, использованное для возбуждения образца. Фотосопротивление регистрировало компоненту фонового излучения, модулированную вследствие изменения поглощения, вызванного перераспределением носителей заряда между основным и возбужденными состояниями примеси Те при фотовозбуждении. Для регистрации поглощения, связанного с ионизацией возбужденного состояния примеси Те ($\sim 50 \text{ мэB}$), использовалось фотосопротивление из кремния, легированного бором Si(B), чувствительного в области 45–100 мэВ. Регистрация поглощения, обусловленного ионизацией основного состояния (90 мэВ), осуществлялась фотосопротивлением из германия, легированного ртутью Ge(Hg) с длинноволновой границей 90 мэВ.

На рис. 2 приведены зависимости ответа фотосопротивлений U_{abs} от частоты модуляции возбуждающего излучения f. Видно, что ответы, вызванные индуцированным поглощением фона, уменьшаются с увеличением f, т.е. также определяются длинновременными процессами. Ответ Ge(Hg) был в фазе, в то время как ответ Si(B) — в противофазе с возбуждающим излучением. Отсюда следует, что фотовозбуждение приводит к возрастанию заселенности возбужденного состояния и уменьшению заселенности основного. К сожалению, несмотря на очень высокую чувствительность фотосопротивления Ge(Hg), нам не удалось надежно регистрировать фотоответ как в области высоких f из-за малой величины сигнала, так и в области низких f вследствие проявления шумов типа 1/f. Поэтому мы воздерживаемся от оценки времени релаксации этого ответа. Благодаря большей интенсивности фона в длинноволновой области спектра ответ фотосопротивления Si(B) регистрировался достаточно уверенно. Время его релаксации, оцененное из рис. 2 (5 мс), близко к времени релаксации U_{MGW} .

На рис. 3 приведена температурная зависимость величины U_{abs} индуцированного поглощения при f = 12 Гц, нормированная на чувствительность фотосопротивления Si(B). Видно, что величина этого поглощения практически не зависит от температуры вплоть до 16 К. Это та же температура, при которой начинается быстрый спад U_{MCW} .

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

При интерпретации мы будем основываться на ряде результатов, полученных при исследовании алмазоподобных полупроводников [1], в том числе и на модели поляризационной прыжковой фотопроводимости в микроволновом электрическом поле [9].

В легированном и компенсированном полупроводнике поляризационная проводимость в микроволновом электрическом поле возникает вследствие изменения дипольного момента пар ионизованных атомов основной и компенсирующей примесей, индуцированного этим полем. Она может на много порядков превышать проводимость при постоянном напряжении [10]. При примесном возбуждении поляризационная фотопроводимость возникает за счет прыжков неравновесных носителей заряда между возбужденными атомами с большими орбиталями и ионизованными атомами основной примеси. Время релаксации поляризационной фотопроводимости определяется временем жизни возбужденных состояний примеси τ^* [9]. Из рис. 2 следует, что для примеси Те в GaP при 5 K это время τ^* составляет 8 мс.

В наших экспериментах частота микроволнового поля (40 ГГц) столь велика, что вклад в фотопроводимость могут давать лишь комплексы ионизованных и возбужденных атомов, расстояния между которыми минимальны. В [9] показано, что такие активные комплексы, состоящие из ионов основной и компенсирующей примесей и возбужденного примесного атома, формируются в результате захвата свободных носителей на диполи, состоящие из ионов основной и компенсирующей примесей, и прыжкового дрейфа изолированных ионов основной примеси к диполям. Термическое разрушение

2208

диполей приводит к уменьшению значений U_{MCW} в относительно слабо компенсированных полупроводниках при повышении температуры

Приведенные на рис. З температурные зависимости U_{MCW} и U_{DC} при квазистационарном фотовозбуждении GaP аналогичны полученным для кремния и германия [1]. Уменьшение ответа в микроволновом поле при повышении температуры естественно связать с термическим разрушением диполей. При более высоких температурах происходит быстрый спад U_{MCW} вследствие термического опустошения долгоживущих возбужденных состояний.

Температурная зависимость U_{DC} определяется временем жизни свободных электронов τ . При T < 10 К U_{DC} практически не зависит от температуры, так как τ здесь определяется временем энергетической релаксации электронов. При T > 45 К происходит быстрый спад U_{DC} вследствие термической ионизации основного состояния примеси Те. В промежуточной области температур наблюдается область возрастания $U_{DC} \propto \tau$ при понижении T. Именно в этой области температур за счет фотовозбуждения происходит заселение долгоживущего состояния Те, термическая ионизация которого приводит к увеличению времени жизни свободных электронов τ . Это заключение подтверждают результаты, полученные нами ранее при непосредственном исследовании температурной зависимости τ в кремнии, легированном В и компенсированном Р. Величина τ измерялась по сдвигу фазы ответа U_{MCW} и возбуждающего излучения [11]. Зависимость τ от температуры для одного из образцов кремния преисходит заселение долгоживущего из образцов кремния преисходит заселение долгоживущего из образцов кремния преисходит заселение долгоживу (11].

Кинетика и температурная зависимость поглощения фонового излучения, индуцированного модулированным фотовозбуждением, согласуются с заключением о накоплении неравновесных электронов в долгоживущем возбужденном состоянии примеси Те в GaP. При T < 16 К поглощение (рис. 3) практически не зависит от температуры, так как скорость переходов электронов из возбужденного состояния в основное превышает скорость термического опустошения возбужденного состояния и концентрация возбужденных примесных атомов не зависит от T. Резкий спад U_{abs} происходит в той же области температур, что и спад сигнала U_{MCW} вследствие термического опустошения возбужденного состояния. Отметим, что величина индуцированного поглощения определяется полной концентрацией возбужденных примесных атомов, независимо от того, являются ли эти атомы изолированными или локализованы вблизи компенсирующих ионов.

В [1] на примере кремния было установлено, что время релаксации сигнала U_{MCW} определяется временем жизни возбужденного состояния и зависит от химической природы не только основной, но и компенсирующей примеси, ионы которой входят в состав активных комплексов, и поэтому может отличаться от времени жизни изолированных возбужденных атомов. Поэтому кинетика релаксации ответов U_{MCW} и U_{abc} может различаться. Действительно, U_{abs} имеет несколько меньшее время релаксации, чем U_{MCW} (рис.2). Это различие может быть связано с тем, что в GaP, как и в кремнии, проявляется влияние соседства компенсирующей примеси на время жизни возбужденных примесных атомов.

Как уже отмечалось, в коротковолновой области поглощения фонового излучения наблюдался сигнал U_{abs} , который мы связываем с опустошением основного состояния примеси Те (рис. 2). Медленная релаксация этого сигнала ($\tau \ge 2$ мс) не может быть связана с люминесценцией, о которой сообщалось в [2]. Временные зависимости

интенсивности сигнала люминесценции и возбуждающего импульса в [2] идентичны. Поэтому возможно, что сигнал обусловлен не люминесценцией, а опустошением основного состояния Те во время ионизации примеси Те мощным коротким (~ 0.25 мкс) импульсом и увеличением вследствие этого пропускания фонового излучения, которое регистрировалось фотоприемником.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение отметим, что проведенное исследование глубокого долгоживущего возбужденного состояния примеси Те в GaP подтверждает сделанное в [1] заключение о том, что такие состояния существуют в широком классе полупроводников со сложной зонной структурой. При этом проявление долгоживущих состояний примесей возможно для разных полупроводников в различных диапазонах температур, концентраций основных и компенсирующих примесей и при различном характере равновесной проводимости.

Авторы благодарны С. Д. Ганичеву за предоставленные образцы GaP. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 96-02-16243) и Программы поддержки ведущих научных школ России (грант № 96-15-96701).

Литература

1. Я. Е. Покровский, О. И. Смирнова, Н. А. Хвальковский, ЖЭТФ 112, 221 (1997).

- 2. S. D. Ganichev, E. Zepezauer, W. Raab, I. N. Yassievich, and W. Prettl, Phys. Rev. B 55, 9243 (1997).
- 3. Ю. А. Гольберг, Е. А. Поссе, Б. В. Царенков, ФТП 20, 1510 (1986).
- 4. H. C. Montgomery, J. Appl. Phys. 39, 2002 (1968).
- 5. W. Scott, J. Appl. Phys. 50, 472 (1979).
- 6. И. Шкловский, И. Я. Янчев, ФТП 6, 1616 (1972).
- 7. A. Kleinman and W. G. Spitzer, Phys. Rev. 118, 110 (1960).
- 8. Я. Е. Покровский, О. И. Смирнова, Письма в ЖЭТФ 54, 100 (1991).
- 9. Я. Е. Покровский, О. И. Смирнова, ЖЭТФ 103, 1411 (1993).
- 10. M. Pollak and T. M. Geballe, Rhys. Rev. 122, 1742 (1961).
- 11. И. В. Алтухов, Я. Е. Покровский, В. П. Синис, О. И. Смирнова, ФТП 24, 1134 (1990).